

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成 16 年 8 月 12 日 (2004.8.12)

【公開番号】特開 2000-155114 (P2000-155114A)

【公開日】平成 12 年 6 月 6 日 (2000.6.6)

【出願番号】特願 平 10-332500

【国際特許分類第 7 版】

G 0 1 N 30/46

B 0 1 D 15/00

【F I】

G 0 1 N 30/46 A

B 0 1 D 15/00 1 0 1 A

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 7 月 18 日 (2003.7.18)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 5】

前記原料液を供給する原料液流路及び該原料液流路に対応する前記回転流路を更に含み、前記原料液流路が更に前記可撓性配管として構成される、請求項 1 乃至 4 の何れか 1 項に記載の疑似移動層式クロマト分離装置。

【手続補正 2】

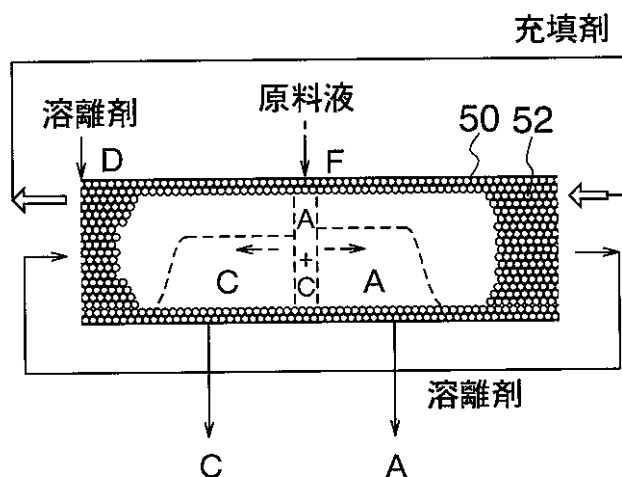
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 5】



【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図 6】

